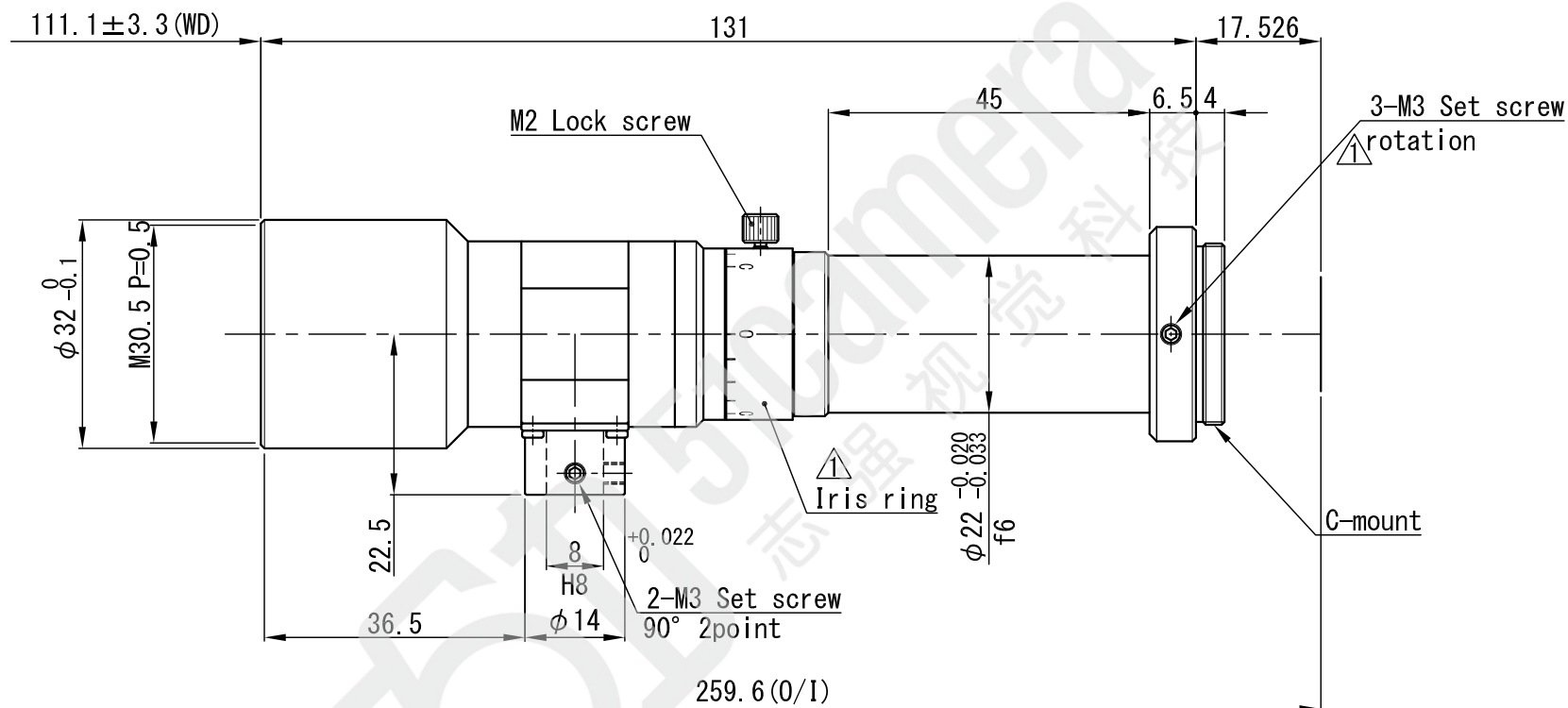




△×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>QUANTITY</u> 個数
△×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—		<u>FINISHING</u> 仕上		—		—
△×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—		
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用（機種名）		
△×						OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		—		V S - T H V 1 - 1 1 0 C 0 / S		
△×						OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1	SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図		
△×						OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1						
△× 2	rotation・Iris ring表記追加	19.03.03	T.F.	T. A.	T. T.	<u>TOLERANCES</u>				DATE	15.03.17	DRAW NO.	0 D 0 E 0 7 6 6 A 2			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			A	B	C	S							